

【研究職員紹介】

筒口 善央

作成日: 令和5年4月1日

一言: 試験場業務の窓口としてお気軽に相談下さい。

■所属・職名

電子情報部・部長

■専門分野

電子材料

■現在の担当分野

工業試験場電子情報部業務の総括

■主な研究テーマ

「封止膜コート基板における銅マイグレーション防止技術の開発」
「プリント基板ファインピッチ化に対応可能な銅マイグレーション防止技術の開発」
「高密度実装における銅マイグレーション評価手法の研究」

■主な共同研究の実績

「防湿コート剤の評価」(企業共同研究)
「封止膜塗布条件における耐マイグレーション性の評価」(企業共同研究)

■詳細情報

[J-GLOBAL 研究者情報へリンク](#)

